

<i>Приходько В.И., В.Н. Кавчук, П.В. Турбин. К кинетической теории частиц поверхности в методе сокращенного описания</i>	154
<i>Annaratone B.M., Antonova T., Lisovskiy V. A., Thomas H.M., Morfill G.E. Levitation of particles in O₂ plasma</i>	165
<i>Лисовский В., Бут Ж.-П., Ландри К., Дуэ Д., Касань В. Плазменная очистка технологических камер в высокочастотном емкостном разряде</i>	168
<i>Хороших В.М. I. Эрозия катода и расход массы катодного материала в стационарной дуге низкого давления</i>	184
<i>Хороших В.М. II. Капельная фаза эрозии катода стационарной вакуумной</i>	200
<i>Береснев В.М. Влияние многокомпонентных и многослойных покрытий на процессы трения и износа</i>	214
<i>Loya V.Yu., Lada A.V., Puga P.P., Gritsyna V.T. Investigation of the optical coatings on the DKDP single crystals by X-ray photoelectron spectroscopy</i>	220
<i>Шкилько А.М. Экзоэлектронная эмиссия алюминия после механических и термических воздействий</i>	224
<i>Толок В.Т. Физика и Харьков</i>	229
<i>Информация.....</i>	244
<i>Правила оформления статей</i>	248
<i>Правила оформлення статей</i>	249
<i>Information for authors</i>	250